

Влияние технологического микроклимата на качество изделий микроэлектроники

Kaipoksin, L.; Puusepp, Ü.; **Rätsep, Ülo**; Teevet, J.-T. Электронная промышленность : ЭП : научно-технический сборник 1983 / с. 76-79 : илл https://www.ester.ee/record=b1802011*est

Свойства кадмикона при раздельной засветке и считывании

Tšubrik, A.B.; Schults, Eduard Передающие телевизионные приборы и усилители яркости : (Материалы восьмой Всесоюзной научно-технической конференции, 1981 г.) 1982 / с. 55

Статистическое исследование влияния параметров технологического микроклимата на процесс изготовления изделий твердотельной электроники

Frid, M.; **Rätsep, Ülo**; Kailosin, L. Тезисы докладов и рекомендации научно-технических конференций, совещаний и семинаров по электронной технике. Серия 7, Технология, организация производства и оборудование 1981 / с. 6-8
https://www.ester.ee/record=b2880670*est